

(11)Publication number:

03-200936

(43) Date of publication of application: 02.09.1991

(51)Int.CI.

G02F 1/29 G02F 1/01

(21)Application number: 02-145914

(00)D-+- -E-Elima .

-145914 (71)Applicant :

RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

04.06.1990

(72)Inventor: TOMITA HIROSHI

(30)Priority

Priority number: 01257555

Priority date: 02.10.1989

Priority country: JP

01257556

02.10.1989

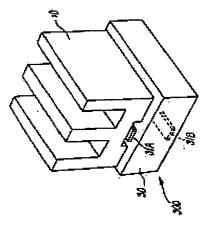
JP

(54) OPTICAL ELEMENT HAVING HEAT RADIATING MEANS AND OPTICAL ELEMENT CONTROLLABLE IN TEMPERATURE

(57) Abstract:

PURPOSE: To decrease and eliminate the change in the optical characteristics of he above optical element with a temp. change by providing a heat radiating means on an electrooptical medium.

CONSTITUTION: A pair of electrodes 31A, 31B are provided on the electrooptical medium 30 of the optical element 300 and heat radiating fins 10 as the heat radiating means are provided on the surface on the side provided with the electrode 31a of the electrooptical medium 30. The heat radiating fins 10 are notched in the part corresponding to the electrode 31A to prevent the contact with the electrode 31A. The heat of the electrooptical medium is radiated by the heat radiating means 10 in such a manner. The temp. rise of the electrooptical medium is decreased in this way and the fluctuation in the lens effect of the optical element by the temp. change is effectively decreased.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

00 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-200936

@Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 平成3年(1991)9月2日

G 02 F 1/

1/29 1/01 7246-2H 8106-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全10頁)

⑤発明の名称

放熱手段を有する光学素子及び温度制御可能な光学素子

②特 顧 平2-145914

@出 願 平2(1990)6月4日

優先権主張

@発明者

富田

實

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

勿出 願 人

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

四代 理 人 弁理士 樺 山 亨

外1名

細、

発明の名称

放急手段を有する光学素子及び 温度制御可能な光学素子

特許請求の範囲

1. 直線偏光した光ビームを入射される電気光学 媒体と、この電気光学媒体の光ビーム透過方向を 挟むようにして上記電気光学媒体に形成された1 対以上の電極対と、放熱手段とを有し、

上記1対以上の電極対に電圧を印加するとき、電気光学媒体を透過する上記光ビームが所望のレンズ作用を受けるように上記電極対の配置位置および形状を定めてなり、

上記放熟手段は電気光学媒体に設けられたこと を特徴とする、放熱手段を有する光学表子。

2. 直線偏光した光ビームを入射される電気光学 媒体と、この電気光学媒体の光ビーム透過方向を 挟むようにして上記電気光学媒体に形成された1 対以上の電極対と、温度制御手段とを有し、

上記1対以上の電極対に電圧を印加するとき、

電気光学媒体を透過する上記光ビームが所望のレンズ作用を受けるように上記電極対の配置位置および形状を定めてなり、

上記温度制御手段は電気光学媒体に設けられた ことを特徴とする、温度制御可能な光学素子。 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は放熱手段を有する光学素子及び温度制 御可能な光学素子に関する。

[従来の技術]

出頭人は先に「電気光学媒体に電界を作用させることにより光ビームに対してレンズ作用を及ぼし得る光学素子」を提案した(特願昭63-56766号)。本発明はかかる光学素子の改良に関するものであるので、先ず上記「光学素子」に就いて簡単に説明する。

第3四(I-A)を参照すると、符号300は光学素子を示している。光学素子300 は電気光学媒体30に 1対の電極31A,318 を付したものである。

電気光学媒体は「電界を作用させたときに電界

特開平 3-200936 (2)

の強さに応じて屈折率の変化する物質』で、PL2T 電気光学結晶ほか種々の材料が知られている。こ こでは説明の具体性のため電気光学媒体30はPL2T (9/85/35)電気光学結晶であるとする。

電気光学媒体30は直方体形状に形成され、2方向に直線偏光した光東はY方向へ透過する。

電極31A、31BはY方向を長手方向とする長方形形 状であり 2 方向から見ると互いに重なり合う。電 気光学媒体30に電界を印加すると電気光学効果に より電界の作用する部分の屈折率が低下する。

即ち電界の作用の無いときの風折率をNo、 2 次電気光学係数のマトリンクス成分をRas とすると 2 方向の電界成分 E_x の作用する部分の風折率 N_z は、 N_x = N_o $\{1-(1/2)$ N_b Ras B_b $\}$ で与えられる。

即ち電界の作用する部分では屈折率が電界の2 乗に比例して低下する-

第3回(I-B) は電気光学媒体30に電界を作用させるために電極31A,31B 間に電圧を印加した状態を示している。この電圧印加により電気光学媒体30には図の如き電気力線の分布が生ずる。電気力

され、電極31E,31Fには電極31C,31Dと逆極性の電位にされる。従って電圧を印加した状態では第3 図(1I-B)に示すような電気力線の分布となり、これはY方向への透過光束(Z方向へ偏光している)に対し工方向にのみパワーを持つシリンドリカルシンズと関等の作用を及ぼす。

従って第3図(II-A)に示すように、2方向に偏 光した平行光東をY方向へ選過させつつ光学素子 310 に電圧印加を行うと選過光東はX方向に於い て集東する。印加電圧の変化によりX方向の集束 位置をY方向へ変位させることかできる。

第3回(III)に示す光学素子320は、電気光学媒体30に、第2回(I-A)に示すような電極対31A,31Bと、第2回(II-A)に示すような電極対31C,31D,31 E,31Fを図の如く配偏したものである。これら電極間に電圧を印加しつつ2方向に偏光した平行光東をY方向へ透過させると、透過光は先ず前半の部分で2方向に正のパワーを持つシリンドリカルレンズと同等の作用で2方向へ集束され、後半の部分でX方向に正のパワーを持つシリンドリカル

線の密度は電界速度に比例するから、図の如き状態では電極31A、31B の近傍ほど屈折率の低下が強く、乙方向に関し電気光学媒体30の中央部では屈折率低下が小さい。従って電界を印加された状態では光学素子300はY方向への透過光束に対し恰も乙方向にのみ正のパワーを持つシリンドリカルレンズと同等の作用を及ぼす。

使って第3図(I-A)に示すように、2方向に低光 した光東をY方向へ透過させつつ電極31A,31B間に 電圧を印加すると透過光東を2方向に関して集東 させることができる。

また印加電圧を変化させることにより光束の集 東位置をY方向で変位させることができる。

第3回(II-A) に示す光学表子310では、電気光 学媒体30には Z方向に直交する2つの面に4つの 長方形形状の電極3IC,31D,31E,31FがY方向に平行 に配備されている。2方向から見ると、電極31Cと 31E、電極31Dと31F とが互いに重なり合って電極 対を構成する。

電圧印加の際、電極31C,31B は同極性の電位と

レンズと同等の作用で又方向へ集束される。従って X 、 Z 方向における集束傾向を調整することに より透過光束を I 点に集束することができ。印加 電圧の調整により集束位置を Y 方向に変位させる ことができる。

電極対31A,31Bに印加する電圧と、電極対31C, 31D,31E,31F に印加する電圧とを独立に制御すれ ば、2方向の集束位置とX方向の集束位置を独立に 変位させることができる。

1方向の集束性を有するシリンドリカルレンズと同等のレンズ作用を有する光学素子としては他に、例えば第3回(IV)に示す光学素子330のように、包極31H(これと対をなす電極は電極31Hと同一形状である)の形状を「円形を切り抜いた形状」にしたものや、同回(V)に示すように電極31I(これと対をなす電極は、電極31Hと同一形状である)の形状を「半円形を背中合わせに切り欠いた形状」にしたもの等を挙げることができ、2方向の集束性を持つものとしては、例えば第3回(VI)に示す光学素子350の様に第3回(IV)の型のものを電界

特開平 3-200936 (3)

の作用する向きが2方向と又方向になるようにして相前後して組み合わせたもの等を挙げることができる。

上の説明ではレンズ作用として集束作用を説明 したが、電極対の形状・配設位置・組み合わせの 選択により発散性のレンズ作用も可能である。

『発明が解決しようとする課題**』**

このような光学素子の有する問題として、次のような問題がある。即ち電界の作用しないときの電気光学媒体の屈折率(電気光学媒体がPLZT(8/65/35)電気光学結晶である場合は、前述のNo)が温度とともに変化することである。

使って光学素子に於ける電気光学媒体の温度が 変化すると光学素子の光学特性が変化し、何一の 電界を作用させてもレンズ効果は同一にならなく なってしまう。

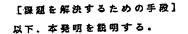
本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであり、このような問題を有効に軽減・解消した、 放熱手段を有する光学素子及び温度制御可能な光 学業子の提供を目的とする。

電気光学媒体に設けるには接着等の手段によれば 良い。

[作 用]

請求項1の光学素子は「放熱手段」により電気光学媒体の熱を放熱させるので、電気光学媒体の温度上昇が軽減され光学素子のレンズ作用の温度変化による変動が有効に軽減される。

語求項2の光学素子は「温度制御手段」により電 気光学媒体の温度を制御するので、光学素子のレ ンズ作用の温度変化による変動を防止できる。



請求項1、2の光学素子とも「直線偏光した光 ピームを入射される電気光学媒体と、この電気光 学媒体の光ピーム透過方向を挟むようにして上記 電気光学媒体に形成された1対以上の電極対と」 を有する。

上記1対以上の電極対は、これらに電圧印加手段により電圧を印加するとき「電気光学媒体を透過する光ビームが所望のレンズ作用を受ける」ように配置位置および形状を定められる。

請求項1の「放熱手段を有する光学素子」は、上記電気光学媒体に接着等に手段により設けられた 放熱手段を有する。

請求項2の「温度制御可能な光学素子」は電気光 学媒体に設けられた温度制御手段を有する。 温度 制御手段としてはベルチエ素子等の温度制御素子 を用いた公知のものを用いることができる。 また 温度制御素子とともに放熱手段を温度制御手段の 一部として設けることができる。 温度制御素子を

[実施例]

以下、具体的な実施例に即して説明する。

第1図に請求項1の発明の実施例を9例示す。

第1回(I) に於いて符号300は第3回(I)に即して説明した光学素子を示している。光学素子300は電気光学媒体30に1対の電極31A,31Bを設けて構成されている。この実施例では電気光学媒体30の電極31Aの設けられた側の面に放熱手段として放熱フィン10が設けられている。放熱フィン10は電極31Aに対応する部分が切り欠かれ、電極31Aに接触しないようになっている。

第1回(II)に示す実施例は第1回(I)に示した 実施例の変形例であり、放熱フィン10と電極31A との間の空間に電気絶縁材12Bが充塡され、且つ 光学素子300の入射・射出縮面を除く部分も電気 絶縁材12Aにより被覆されている。

第1図(III) に示す実施例では電気光学媒体30に電極31A,318 からなる電極対を設けた光学素子300の入射・射出端面を除いた4つの面に放熱フィン10A,10Bと放熱部材11A,11Bとが放熱手段とし



特開平 3-200936 (4)

て設けられている。 放熱フィン10A,10Bと電極31A,31Bの間には、電気総縁材12B,12C が充填されている。

第1図(IV)に示す実施例は第1図(II)の实施例の変形例であり、特徴とする所は電極314,3IBに接続されたリード線134,13Bが電気結繁材12D中に埋設され、さらにリード線134が電気結繁材12Dとともに、放熱フィン10に穿たれた孔を通って電極31Aに接続されている点である。

第1図(I)~(IV)の実施例とも、放然フィン・放熟部材により電気光学媒体30の熟を放熱することにより電気光学媒体の温度上昇を有効に軽減でき、光学素子のレンズ作用を安定させることができる。放熱手段である放散フィンや放熱部プィンや放然がはアルミニウム等の伝熱性のよい金属材料により構成される。これら材質は一般に連電性であるから第1図(II)~(IV)の実施例のように電極と放熱手段との間に電気的に絶縁するのが望ましい。電気絶な材としてはセラミックス等が好適である。

表子の1方向的なレンズ作用が働く方向に交わる。 電気光学媒体側面に対称的に放急手段を設けて対 称的な放熱を行う」ことである。

第1図(VI)に示す実施例では、光学素子360 は 第3図(1) に即して説明したものであり、レンズ

第3回に即して説明したように、光学素子は基本的には Y 方向へ通うな光ピームを X 方向もしくは 発散させる レンズ作用 を持ち、これらの1 方向のものとを Y 方向のものと 2 方向のものとと Y 方向のものと 2 方向のものと Y が用がすることに 光学素子のレンズ機能は 本に は 1 方向の は であらい ズ 作用の 良 である。 光学素子のレンズ作用の 良否に だって 1 方向の カーンズ 作用の 良否に 左右される。

1方向のレンズ作用が温度変化の影響を受けないようにするには「レンズ作用の働く方向(第3回(II)の例では又方向、同図(II)の例では又方向)と光ピーム透過方向とに対して直交する方向」即ち「レンズ作用の動かない方向」に放ける電気光学媒体の温度分布が均一になるように放熱を行うのが好ましい。

第1図(V)乃至(IX)には、このような放熟を行う実施例を5例示している。放熟の基本は「光学

作用は乙方向に働く。従って「レンズ作用の働く 方向に交わる電気光学媒体側面」は電極の形成された1対の側面であり、これら1対の側面にそれ ぞれ放熱フィン10C,10Dが設けられている。

各放熟フィンと電極との間には、電気絶難材12 B,12Cが充填されている。

電気光学媒体30の Z方向及び X方向の温度Tの 分布は第1図(VI-2)に示すようであり、 X方向の 温度分布は均一で Z方向のレンズ作用への影響を 有効に防止できる。

第1図(VII) に示す実施例では、光学素子は第 1図(V)(VI)に示した光学素子310,300をY方向へ 直列に配列したものである。

第1 図(VII-1) に斜視図として示すように、光学素子310には第1 図(V)の実施例と同じく放熱フィン14A,14B が設けられ、この実施例を入射方向から見た第1 図(VII-2) に示すように、光学素子300には放熱フィン18A,18Bが設けられ、放熱フィン18A,18Bと電極31A,31Bの間には電気結縁材12B,12Cが充填されている。

转開平3-200936(5)

電気光学媒体310.300 内の温度分布は、それぞれ第1 図 (V-2), (VI-2)に示すのと類似の分布であり、各電気光学媒体内でのレンズ作用が有効に機能する。

第1個(VIII)に示す実施例は、同國(V)の実施例の変形例であって、特徴は「放熱フィン14A1。
14B1が電気光学媒体30の電極のない側面のみならず電極のある側面の端部近傍でも放熱を行う」点にある。このようにしても電気光学媒体30内の温度分布は、第1図(V-2)の分布と殆ど同じであり、第1図(V)の実施例との差異は本実施例の場合、X方向の温度分布が電気光学媒体の端部で若干丸められることのみである。

第1図(IX)の実施例は、第1図(VI)の実施例の 変形例であり同実施例との差異は「放路フィン10C 、10Dの設けられる光学素子300 がセラミックス等 の電気絶縁材17により入射・射出端面を除いて被 覆されている」点である。このように 光学素子に 電気絶縁材によるカバーを施し、このカバーを介 して放熱手段を設けても良い。

に電極3IA,3IBからなる電極対を設けた光学素子3 00にベルチエ素子102,122と温度検知手段18A2 と を設け、入射・射出端面とベルチエ素子102,122 と温度検知手段16A2以外の部分にセラミックス等 の電気絶象材による外装172を施している。

第2回(III)に示す実施例では、光学素子300の電極対を構成する電極31A,31B をそれぞれ挟むようにしてベルチェ素子10A2と12A2、10B2と12B2とが配置され、電気光学媒体30の電極を設けられていない側面には温度検知手段16C2,16D2 が設けられている。またベルチェ素子間には電気絶縁材17A2,17B2が充填されている。

第2図(I)~(III)の実施例とも、温度検知手段により電気光学媒体の温度を検知し、検知結果に基づき図示されない制御回路にてペルチェ素子を制御して温度制御を行い、電気光学媒体の温度を一定の狭い温度範囲内に制御する。具体的な制御回路としては、従来からLDの温度制御に関連して知られているペルチェ素子制御回路を利用することができる。

第2回は請求項2の発明の支施例を8例示している。なお頻能を避けるため復国の恐れがないと思われるものに就ては第1回に放けると同一の符号を付した。

第2図(I)に於いて符号300 は第3図(I)に即して説明した光学素子を示し、電気光学媒体30に I対の電極31A,31Bを設けてなっている。第2図(I-I)は当該実施例の斜視図であり、同図(I-2) は光ビームの入射方向から見た図である。この実施例では、電気光学媒体30の電極31Aの設けられた個の面に、電極31Aに平行に且つ電極31Aに関して対称的に温度制御菓子としてペルチェ素子102,122が設けられている。

電極318の設けられた側の面には、電極318に平行且つ電極318に関して対称的に温度検知手段162、182が設けられている。符号142 は、保持部材を示す。この保持部材142はベルチェ楽子102、122を保持しているが、同時にベルチェ楽子102、122 で発生する熱を放熱する機能をも果たしている。

第2回(II)に示す実施例では、電気光学媒体30

第1回(V)~(IX)の実施例に即して説明したの と同様の理由により光学楽子の温度制御は「レン ズ作用の働かない方向」に於ける電気光学媒体の 温度分布が均一になるように行うのが好ましい。

第2図(IV)乃至(VIII)には、このような温度制御を行う実施例を5例示している。制御の基本は第1図(V)~(IX)の場合と同じく「光学素子の1方向的なレンズ作用が働く方向に交わる電気光学媒体側面を対称的に温度制御する」ことである。またこれらの実施例では温度制御手段がその一部として放熱手段としての放熱フィンを有している。

第2図(IV-1)に斜視図により示す実施例では、 光学素子310 は、第3週(II)に即して説明したもので電気光学素子30 には電極31C,31D,31E,31Fにより2対の電極対が形成されている。レンズ作用は1方向的でX方向に働く。従って「レンズ作用の働く方向に交わる電気光学媒体側面」は電極の形成されていない1対の側面であり、これら1対の側面にそれぞれ、温度制御手段112,132 が設けられている。これら温度制御手段112,132 はペル

特開平 3-200936 (6)

チェ素子11A2,13A2と放熱フィン11B2,13B2とにより構成されている。

これら温度制御手段112,132 により光ビームの 透透方向に対して対称的に温度制御すると第2回 (IV-2)に示すように電気光学媒体30の乙方向及び 又方向の温度工の分布は図示のようであり、「レ ンズ作用の動かない乙方向」には均一となり、電 気光学媒体30内の温度分布の又方向のレンズ作用 への影響を有効に防止できる。

第2図(V)に示す実施例では、光学素子300は第3図(I)に即して説明したものであり、レンズ作用は Z方向に働く。従って「レンズ作用の働く方向に交わる電気光学媒体側面」は電極の形成された1対の側面であり、これら1対の側面にそれぞれ温度制御手段が設けられている。これら温度制御手段は、一方がベルチエ素子10A2,12A2と放熱フィン11C2とにより構成され、他方はベルチエ素子1082(図示されず),12B2と放熱フィン13C2により構成されている。ベルチエ素子10A2,10B2,12A2,12B2の配値は第2図(III)の実施例に於けると同

様であり、同実施例と同様、各面のベルチエ素子間には電気絶縁材17A2と17B2(図示されず)が充填されている。電気光学媒体30の乙方向及び工方向の温度工の分布は第2回(V-2)に示す如く工方向には均一で乙方向のレンズ作用への影響を有効に防止できる。

第2頭(YI)に示す実施例では光学素子は、第3 図(IV)(V)に示した光学素子310,300をY方向へ直 列に配列したものである。

第2図(VI-1)に斜視図として示すように、光学素子310には第2図(IV)の実施例と同じく温度制御手段112,132が設けられ、この実施例を入射方向から見た第2図(VI-2)に示すように、光学素子300には一方の面にペルチエ素子10A2,12A2と放熟フィン11D2による温度制御素子、他方の面にはペルチエ素子10B2,12B2と放熟フィン13D2による温度制御素子が設けられ、各ペルチエ素子間は電気能線材17A2,17B2で充填されている。

電気光学媒体310,300 内の温度分布は、それぞれ第2図(IV-2),(V-2)に示すのと類似の分布であ

り、各電気光学媒体内でのレンズ作用が有効に機 能する。

第2回(VII)に示す実施例は、問回(IV)の実施 例の変形例であって、特徴は「ベルチエ素子11AI、 13AIが電気光学媒体30の電極のない便面のみならず、電極のある偏面の端部近傍を温度制御する」 点にある。このようにしても制御された電気光学 媒体30内の温度分布は第2回(IV-2)の分布と殆ど 同じであり、第2回(IV)の実施例との差異は本実 施例の場合、温度分布が電気光学媒体の端部で若 干丸められることのみである。

第2図(VIII)の実施例は、第2図(V)の実施例の変形例であり同実施例との差異は、温度制御手段が設けられる光学素子300がセラミックス等の電気結縁材17F2により入射・射出端面を除いて被置されている点である。このように光学素子に電気揺縁材によるカバーを施し、このカバーを介して温度制御手段を設けても良い。

以下、本発明を適用できる具体的な光走査装置 を2.例説明する。 第4回に於いて符号1をもって示す光源装置は 半導体レーザーLDとコリメートレンズCLとの組合 せとして構成され、略平行な光東を射出させる。

符号3は第3図(III) に即して説明したような 光学素子を示す。

符号4は傾向手段である回転多面鏡の傾向反射 面を示している。符号7は被走査面を示す。

第4回(I) は光想 装置1から被走査面7に到る 光学配置を光路に沿って展開し、主走査方向が上 下方向となるように 描いたものである。

第4回(II)は同様に、光瀬装置1から被走査面7に到る光学配置を光路に沿って展開し、副走査方向が上下方向となるように強いたものである。

光源としての半導体レーザーLBからの放射光の 偏光方向は副走査方向に対応させられている。 従って光学素子3における電界の印加方向も副走査 方向に対応する。

光学素子3は、副走査対応方向に偏光した平行 光束が光調装置1から入射している状態で、電極 に電圧を印加することにより射出光束を1点に集

特開平 3-200936 (7)

東させることができ、上記電圧を調整することで 射出光東の乗車位置を変位させることかできる。 即ち光学素子3は主・副走査方向に同一のパワー を持ち、このパワーを電圧印加の制御により変化 させうる。この電圧印加の制御は制御手段110が 行う。制御手段110は具体的には、例えばマイク ロコンピューターである。

第4回(I) に示すように光学楽子3への電圧印加を調整して、光学楽子3による集東光東が被走空面における主走査領域の中央部にスポット状に結像するものとする。この状態で偏向手段により光東を偏向させると光東の結像点は第4回(III)に示すように円弧状の軌跡I-1を接く。軌跡I-1のような像面演曲があると、被走査面7上の結像におけるスポットの径は主・副定を査りともに増大してしまう。上記状態における光学素子3の焦点距離を1とすると上記状態にお光東ア3との距離を1とすると上記状態にお光東ア3との距離を1とすると上記像面薄曲は光東の偏向8の関数として(fo-1){(1/cos θ)-1}と表される。なお光学楽子3への入射角は0で固定的

であるから上記像面海曲は主・副走査方向とも共

そこで、光学素子3に印加する電圧を調整して 光学素子3の焦点距離を変化させ、結像点が偏向 角 θ に拘らず常に被走査面7上にあるようにする には、焦点距離 $f(\theta)$ を偏向角 θ とともに、

 $f(\theta) = (f_0 - 1)(1/\cos \theta) + 1$ (1)

となるように変化させれば良い。この焦点距離変化が定まると、これに応じて光学素子3に印加すべき電圧Vの偏向角 & との関係V(&)が定まる。光定変に於ける偏向角 & は光定変の関期をとる同期クロックとの関連で定まる。そこで周期クロックとが応させて上記V(&)を制御手段110の記憶部に記憶させておき、周期クロックに応じて制御手段110により対応するV(&)を光学素子3に印加すれば像面溝曲1-1を完全に除去できる。

これにより、被走整面7を光走変する結像スポットのスポット径は有効に安定化される。

光学素子3の電気光学媒体の放熟を第1図(VII) に示す実施例の方法で放熱し、あるいは第2図(V

I)に示す実施例の方法で温度制御することにより 光学素子におけるレンズ作用の温度変化による変 動を有効に軽減もしくは防止できる。

第5回は別の光走変装置を示している。

第5回に於いて符号3Bは第3回(I)もしくは(II)) に即して説明したような光学素子を示す。

符号4Bはシリンダーレンズ、符号5は偏向手段である回転多面質の偏向反射面を示している。また符号6Bはアナモフィックなf 6 レンズ、符号7は被走査面を示す。

第5 図(I) は光源装置 1 から被走査面 7 に到る 光学配置を光路に沿って展開し、主走査方向が上 下方向となるように描いたものである。

第5図(II)は同様に、光源装置1から被走査面7に到る光学配置を光路に沿って展開し、刺走査方向が上下方向となるように描いたものである。

光源としての半導体レーザーLIDからの放射光の 偏光方向は副走査方向に対応させられている。従 って光学素子3Bにおける電界の印加方向も副走査 方向に対応する。 光学素子3.8は割走査方向にパワーを持ち、このパワーを電圧印加の制御により変化させうる。電圧印加の制御は図示されない制御手段が行う。シリンダーレンズ4.8も割走査方向に正のパワーを持つ。

第5回(II)に示すように光学素子3Bへの電圧印加を調整して、光学素子3Bとシリンダーレンズ4Bにより、光顔装置1からの光束が回転多面質の傾向反射面5の位置に「主走査対応方向に長い線像」として結像するようにする。

f 8 レンズ68は傷向反射面 5 により反射された 傷向光東を被走査面 7 上にスポット状に結像させ る。f 8 レンズ68は副走査方向のパワーが主走査 方向のパワーに比して強いアナモフィックなレン ズであるため副走査方向に強い像面湾曲が生じ易 く、傷向光東により被走査面を走査すると副走査 方向の像面湾曲によりスポットの径が副走査方向 に於いて走査位置とともに変動する。

そこで光学素子3Bへの電圧印加を光走査に周期 して調整することにより上記像面複曲を補正する。

特開平3-200936(日)

このようにしてスポット径の変動を有効に防止し て良好な光走査を行うことができるである。

光学素子3Bを第1図(I)~(VI),(VIII)(IX)に示す実施例の方法で放無し、或いは第2図(I)~(IV)あるいは(V)~(VIII)に即して説明したような方法で温度制御することにより温度変化によるレンズ作用の変動を軽減もしくは強去できる。

発明者は先に、光学素子を用い像面積曲補正機能を持つ種々の光走変装置を特額平1-115778号に 提案したが、本発明はこれら提案された光走変装 置に放ける光学素子にも適用できる。

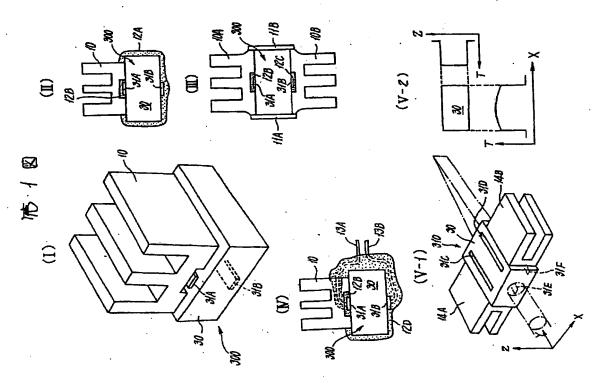
[発明の効果]

以上、本党明によれば新規な光学表子を提供できる。この光学素子は上記の如き構成となっているので光学素子のレンズ作用に対する温度変化の影響を有効に軽減もしくは除去して良好なレンズ作用を実現できる。

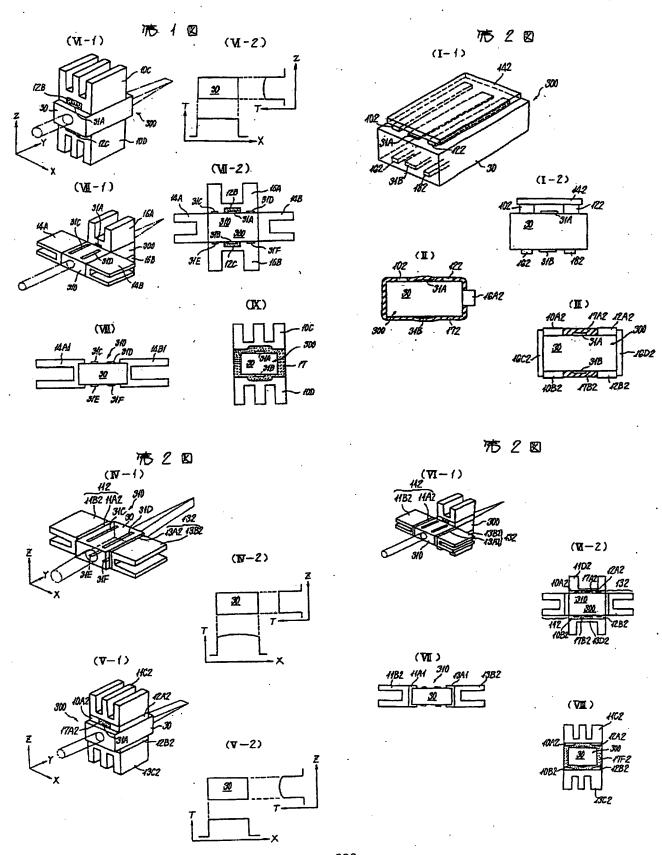
図面の簡単な説明

第1図は請求項1の発明の実施例を説明するための図、第2回は請求項2の発明の実施例を説明

するための回、第3回は光学素子を説明するための回、第4回および第5回は本発明を適用出来る 光走査装置の2例を説明するための図である。 30... 電気光学媒体、314,318... 電極、10... 放熟 フィン、102,122... ベルチエ業子



特閒平 3-200936(9)



特閒平 3-200936 (10)

